19 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

¹² 公開特許公報(A)

昭58-94149

⑤Int. Cl.³ G 11 B 7/26 G 03 C 5/00

識別記号

庁内整理番号 7247—5D 8205—2H

❸公開 昭和58年(1983)6月4日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

砂光デイスクの光干渉型案内溝作製用原板の製造法

②特

願 昭56-192113

22出

願 昭56(1981)11月30日

⑫発 明 者 酒井順彦

東京都大田区東雪谷 1 —15— 7

⑪出 願 人 大日本印刷株式会社

東京都新宿区市谷加賀町1丁目 12番地

個代 理 人 弁理士 小西淳美

明 報 書

1.発明の名称

光ディスクの光干御型案内溝作製用原板の製 激法

2.特許請求の範囲

(1)基板上に形成されたフォトレジスト層に2光 東のレーデー光を照射して干渉縞を配録し、 しかる後現像することを特徴とする光ディス クの光干渉型案内講作製用原板の製造法。

3. 発明の詳細な説明

本発明は光ディスクの光干渉型案内溝作製用 原板の製造法に関し、更に詳しくはレーザー光 等のコヒーレンスの高い光を干渉させて得られ る干渉縞を利用することによりかる精度のすぐ れたしかも検出の容易な案内溝を有し、ランダ ムアクセスが容易で量産に適した光ディスク作 製用原板の製造法に関する。

光学記録方式は磁気記録方式にくらべて記録 密度が1桁以上高くすることができるすぐれた 記録方式であるが、特定の情報を所定の位置に 記録し、又、検出を行なうには記録位置を示す 標識が必要である。

種識がないときは書き込まれる情報の位置の精度は機械的な位置決めの精度によつて決めるしかなく、従つて任意の位置への配録及びその位置からの再生中書き込まれた情報のメンテナンス(違加、削除及び変更等)は不可能になつて、いわゆるランダムアクセスには違し得ない。

本発明は上記の従来の欠点を解消せんがため

特開昭58-94145(2)

に為されたものであつて、レーザー光の干渉を利用した、作製の能率がよく、しかも精度のすぐれた光干渉型案内溝を作成することが可能な原板の製造法を開示するものである。即ち、本発明は基板上に形成されたフォトレジスト層に2光東のレーザー光を照射して干渉額を記録し、しかる後現像することを特徴とする、光ディスクの光干渉型案内溝作製用原板の製造法に関するものである。

以下、本発明について詳細なる説明を行なう。本発明に適する光デイスクの型としては、材質、配像・再生の原理を問わないが、量産を考慮すると熱可塑性合成樹脂のシート又は板を基体とし、光学紀録層としては、Te、Bi、In、Pb等の低融点金属薄膜、並びに該金属薄膜の積層体等が好ましい。

次に光ディスクの表面に設けられてなる光学的記録及び再生時の記録位置を示すため光干渉型案内構について述べると第1 図に模式的に示すように穴を有する光ディスク2の表面に符号1で示すように同心円状に設けられてなる。第

スクの製造法について次に述べる。

第3 図及び第4 図は本発明の一実施態様を示す模式図である。

まず、ガラス等の適宜な平担な基板10aにフォトレジスト被をスピンナーコーテイング等によまり撤布し、フォトレジスト10bを形成してフォトレジスト原板10を形成する。フォトレジを原板10を形成する。フォトロンストロを形成すると、サームを受け、カーボをカーフェをクロンスを1組として例示すると、ないのでは、カーボをカーフェをからなった。カーボをカーフェをからに受けると、変に分割というでは、カースを対して、カースを対して、カースを対して、カースを対して、カースを対して、カースを対して、カースを対して、カースをからでは、カースをからでは、カースをからでは、カースをからでは、カースをからでは、カースをからでは、カースをからでは、カースをからでは、カースをからでは、カースをからでは、カースをからでは、カースをからでは、カースをからでは、カースをからでは、カースをからがある。カースをからは、カースをからないに、カースをからないがあると、カースを表があると、カースを表があると、カースを表があると、カースを表があると、カースを表がある。カースを表があると、カースを表がある。カースを表がある。カースを表があると、カースを表がある。カースを表があると、カースを表がある。カースを表が、カースを表がる。カースを表がる。カースを表がる。カースを表がる。カースを表がる。カースを表がる。カースを表がる。カースをまがる。まする。カースを表がる。カースをは、カースをまる。まる。カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは、カースをは

$$d = \frac{1}{8in\theta}$$

なる関係式で決まる d のピッチを有する同心円 状の光の干渉縞が生じる。以上のような服射の 酸に回転台11上にフォトレジスト原板10を 真空チャック等により固定しておき、フォトレ 2 図は第 1 図の光ディスクの光干渉型案内 形状を示す部分縦断面図であつた部 4 が平坦で 常 1 は凸部の頂部 5 及び凹部の底部 4 が平坦で かつそれらの面は基体と平行である。第 2 図に おいて凸部 3 の図面の左右方向の中は実際使用 上 0.5~2 / 1 2 の 例 の 中は 同様 に 0.5~2 / 1 2 が が が が が の 段 りではない。 又、凹部の内 好ましいがこの限りではない。 又、凹部を内 が 5 凸部の頂までの長さ、即ち光干渉型案内 のできるとしては 0.1~1 0 / 1 2 が 可能であるが、光 干渉型案内 溝の 被長と密接な関係を有し、使用する レーザー光の被長をよとすると、 1/4、 1/8、 ……であることが望ましい。

以上のような光干渉型案内溝を有する光デイスクにレーザー光を所要サイズのスポット状にて限射すると該案内溝の凸部の頂で反射した光と凹部の底で反射した光とが、前記したごとくと型部の底で反射した光とが、前記したごとくが起きて記録位置の検出が容易に出来るものである。

以上のような光干砂型案内溝を有する光ディ

ジスト原板上に核原板の半径方向におつてスリット状の窓を有するマスク12を近接させて固定しておき、回転台11を回転しつつ照射を行なえば同心円状の干渉縞がフォトレジスト層に記録され、所定の現像を行なうことにより干渉 縞における光の強弱に応じた凹凸が形成される。

以上の製造法においては光干渉型案内構の深さはレジスト層の厚みによつて決まるが、 現像をコントロールすることにより更に深さを残くすることも可能である。 又、前記のマスクのスリット巾は狭い方がよく、広くするとフォトレジストに記録される干渉縞の精度を損なうので 0.1 粒~10 粒ぐらいが好ましい。

以上説明した態様においてはフォトレジスト 原板を回転させているが、次のようにフォトレ ジスト原板を固定させて記録する方法によつて も行なえる。

第一図は本発明の他の実施腹様を示す模式図であつて、レーザー光調5から発したレーザー光をハーフミラー6にて2光東に分割し、一方の光東はミラー7a、7bを経てレンズ系8により

平行光とした後、フォトレンスト層10 BB び基板10 mm らなるフォトレンスト原板10に再板10に存板 かれ、他方の光東は凸面鏡りにより発散れ両者としたが上でなる。但しいるといては近角 e は で ないに は ける 2 光東の 向 が か で まい に 向 か ら は と な の 中 心 に 向 か ら は と な な の 中 心 に 向 か ら は と な な の 中 心 に 向 か ら は と な な の 中 心 に 向 か ら は と な る 何 を 有 する。

上記した本発明のいずれの態碌によつても、 従来のごとく一本ずつ、即ち円を一つずつ路光 する方法にくらべて能率が高く、しかも、同心 円の精度は前記したごとく、

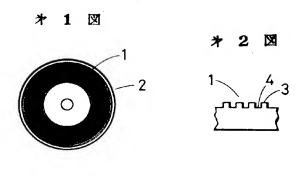
$$d = \frac{1}{\sin \theta}$$

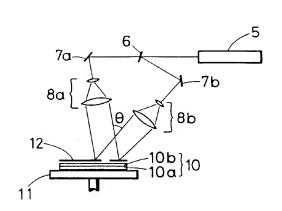
で決まり、蘇光用のレーザー光線を一定にすれば1は一定であり、 のは蘇光装置を一度固定すればパラツかないものであるから、機械的な精度の影響を受けす、精度のよい蘇光ができ、従

連 特開明58-可4149(3) つて迅東に精度の良い光干渉型案内溝作成用原 板が得られるものである。

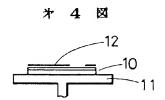
4 図面の簡単な説明

第1 図及び第2 図は光干渉型案内構を有する 光ディスクの模式図及び部分凝断面図、第3 図 万至 5 及び第4 図の本発明の実施態様を示す模式図で ある。





オ 3 図



才 5 図

